

# پوشنش دهی اسپینل آلومینات منیزیم بر سطح گرافیت به روش سل-ژل سیترات به منظور بهبود مقاومت به اکسیداسیون و ترشوندگی گرافیت توسط آب

علی صابری<sup>۱</sup>، حسین سرپولکی<sup>۲</sup> و فرهاد گلستانی فرد<sup>۳\*</sup>

<sup>۱</sup>گروه پژوهش نسوز دانشکده مهندسی مواد و متالورژی - دانشگاه علم و صنعت ایران

<sup>۲</sup>دانشیار دانشکده مهندسی مواد و متالورژی - دانشگاه علم و صنعت ایران

<sup>۳</sup>استاد دانشکده مهندسی مواد و متالورژی - دانشگاه علم و صنعت ایران

(تاریخ دریافت روایت اصلاح شده ۸۶/۲/۲ ، تاریخ تصویب ۸۶/۹/۱۳)

## چکیده

ترشوندگی ضعیف گرافیت توسط آب، عامل اصلی محدود کننده در استفاده از این ماده ارزشمند در طراحی و کاربرد جرم‌های ریختنی دیرگذار می‌باشد. به نظر می‌رسد که یک پوشنش اکسیدی پایدار بر روی گرافیت بتواند کاربرد را در محیط‌های آبی ممکن سازد و در عین حال مقاومت به اکسیداسیون آن را نیز افزایش دهد. به همین منظور در این تحقیق برای بهبود ترشوندگی گرافیت از پوشنش اسپینل آلومینات منیزیوم استفاده شده است که مقادیر مختلفی اسپینل  $1/5$ ،  $1/10$  و  $2$  درصد وزنی بر سطح ذرات گرافیت اولیه پوشنش داده شد. بر این اساس ابتدا محلولی از نمک‌های نیترات آلومینیوم و نیز نیترات منیزیم با نسبت مولی آلومنیا به منیزیا برابر با یک تهیه گردید. سپس اسید سیتریک و آمونیاک به محلول افزوده شدند تا سل پایداری ایجاد شده سپس گرافیت وارد سل گردید. عملیات حرارتی منجر به تشکیل شبکه پلیمری (ژل گونه) شده و در نهایت با عمل کلسیناسیون، اسپینل بر سطح گرافیت تشکیل گردید. مطالعه رفتار ترشوندگی گرافیت توسط آب و نیز مقاومت به اکسیداسیون گرافیت پوشنش داده شده نشان داد که پوشنش نانوکریستالین اسپینلی تشکیل شده بر سطح پولک‌های گرافیت، به طور قابل توجهی منجر به بهبود ترشوندگی گرافیت در محیط آب و مقاومت به اکسیداسیون گرافیت شده است.

## واژه‌های کلیدی: گرافیت - سل-ژل سیترات - اکسیداسیون - ترشوندگی - پوشنش اسپینلی

## مقدمه

افزایش در مقدار آب، افت شدید خواص فیزیکی و مکانیکی دیرگذار را به دنبال دارد.

از سوی دیگر مقاومت به اکسیداسیون ضعیف گرافیت به عنوان یکی دیگر از عوامل محدود کننده در این مسیر، مطرح می‌باشد [۷۶]. در این راستا Rigaud و همکارانش [۸] تلاش نموده‌اند که با استفاده از روش ساخت میکروقرص<sup>۱</sup> سطح ویژه گرافیت را کاهش داده و در نتیجه سطح موثر در تعامل گرافیت با آب را کاهش دهند. مشکل این روش عدم توزیع مناسب و یکنواخت گرافیت در زمینه دیرگذار می‌باشد. از سوی دیگر Lee و همکارانش [۹] تلاش نموده‌اند ترکیبات اکسیدی نظیر  $\text{Al}_2\text{O}_3$ ،  $\text{SiO}_2$  و یا ترکیب این دو را به روش سل-ژل بر سطح گرافیت پوشنش دهند و ترشوندگی توسط آب آن را بهبود بخشنند. هر چند این محققین موفقیت قابل توجهی داشته‌اند، اما قیمت بالای مواد اولیه آلکوکسیدی برای استفاده در صنعت دیرگذار توجیه اقتصادی ندارد. محققین دیگری نیز

ترشوندگی ضعیف گرافیت در برابر مذاب اکثر فلزات و سرباره‌ها و نیز هدایت حرارتی بالای این ماده سبب شده است که دیرگذارهای حاوی گرافیت، مقاومت به خوردگی بالایی در برابر سرباره‌ها داشته و نیز شوک پذیری حرارتی بالایی از خود نشان دهند [۱-۵].

با توجه به مزایای استفاده از گرافیت در آجرهای دیرگذار و نیز ویژگی‌های منحصر‌فرد جرم‌های ریختنی دیرگذار، ایده ساخت جرم‌های ریختنی حاوی گرافیت را در مقابل محققین قرار داده است. بطور کلی ترشوندگی ضعیف گرافیت توسط آب مانع از توزیع یکنواخت ذرات گرافیت در زمینه جرم ریختنی دیرگذار می‌شود و در عین حال رئولوژی جرم ریختنی حاوی گرافیت را به شدت تخریب می‌کند به طوری با افزودن ۵ درصد وزنی گرافیت پولکی مقدار آب مورد نیاز جهت ریختن جرم ریختنی از ۵ تا ۶ درصد وزنی به ۱۵ تا ۱۸ درصد وزنی افزایش می‌باید. این

عنوان عامل کمپلکس‌ساز با نسبت مولی  $M[\text{Citric acid}] / M[\text{NO}_3^-] = 0.5$  به محلول فوق افزوده شد. سپس با کنترل محلول pH در محدوده  $0.1 \pm 0.1$  به کمک آمونیاک، سل مناسبی تهیه شد. محلول توسط همزن مغناطیسی به طور ملايم و مداموم همزده شد. همزمان درجه حرارت محلول در محدوده دمايی  $120-140$  درجه سانتي‌گراد ثابت نگه داشته شد تا بر اثر پلیمريزاسيون ناشی از واکنش عامل کمپلکس‌ساز و یون‌های فلزی، سل اوليه به ژل تبدیل شود. با ادامه حرارت‌دهی در دمای  $180$  درجه سانتي‌گراد، عمل پلی استری شدن در ژل رخ داده و جامد سفید رنگی (پيش ماده) در ته بشر تشکيل گردید. سپس پيش ماده در دماهای مختلف با سرعت گرمایش  $10^\circ\text{C}/\text{min}$  و با دو ساعت توقف در دمای نهايی، گلسينه شد.

### پوشش‌دهی گرافيت

در اين تحقيق تلاش گردیده است تا مقادير مختلفي اسپينيل  $(0.05, 0.1, 0.5)$  و  $2$  درصد وزني) بر سطح گرافيت اوليه پوشش داده شود. به همین منظور سل مورد نياز بر اساس آنچه اشاره گردید، دربisher تهيه گردید. سپس مقدار مشخصی پودر گرافيت به داخل سل اوليه اضافه شد تا در خاتمه مقادير فوق الذكر اسپينيل بر سطح گرافيت ايجاد شود. مخلوط گرافيت و سل به مدت  $2$  ساعت توسط همزن مغناطيسی همزده شد تا سل رقيق اوليه به طور هموزن کليه پولک‌های گرافيت را آغشته سازد. در ادامه گرمایش مخلوط سل و گرافيت، سل به تدریج ویسکوزتر شده و به ژل تبدیل می‌شود. به منظور تبدیل رzin تشکيل شده به اسپينيل با توجه به آنالیز حرارتی گرافيت مصرفی که تا قبل از دمای  $550$  درجه سانتي‌گراد اكسيد نمی‌شود، از دو نوع عمليات حرارتی بهره گرفته شد. در مرحله اول گرافيت پوشش داده شده تحت اتمسفر اكسيدی با سرعت  $100$  درجه سانتي‌گراد بر ساعت تا دمای  $450$  درجه سانتي‌گراد حرارت داده شد و در اين دما يك ساعت نگه داشته شد تا مواد فرار موجود در پيش ماده از آن خارج شود. در مرحله دوم گرافيت تحت شرایط اتمسفر آرگون با سرعت  $100$  درجه سانتي‌گراد بر ساعت تا دمای  $900$  درجه سانتي‌گراد حرارت داده و در دمای نهايی به مدت  $2$  ساعت نگه داشته شد. به منظور نامگذاري نمونه‌های گرافيتی حاوي مقادير مختلف اسپينيل

به همین روش اكسيدهایي نظير آلومينا، زيركونيا و اكسيد تيتانيوم را بر سطح گرافيت پوشش داده‌اند [۱۰-۱۲]. همچنين Ono و همكارانش [۷] توانسته‌اند با استفاده از نوعی آسياب پر انرژي ذرات بسيار ريز‌كاربيد‌سيليسيم را بر سطح گرافيت پوشش دهند. هر چند که طی اين فرایند ترشوندگی گرافيت بهبود می‌يابد، اما به دليل اتصال مکانيكي ضعيف ذرات کاربيد سيليسيم بر سطح گرافيت، اين ذرات در حين ساخت جرم ريختنی ديرگداز، از سطح گرافيت جدا شده و كاريابي خويش را از دست مي‌دهند. از سوي ديگر Pandolfeli و همكارانش [۱۳] سعى نموده‌اند تا با يافتن عوامل فعال‌ساز سطحي<sup>۲</sup> مناسب بر مشكلات ناشی از افزودن گرافيت به بدنه جرم ريختنی ديرگداز غلبه نمایند. با اين وجود واکنش‌های مخرب ميان عوامل سطحي به کار گرفته شده با ساير افزودنی‌های موجود در ديرگداز نظير دفلکولات‌ها (روان‌سازها) سد بزرگی در اين راه محسوب می‌گردد [۹].

در تحقيق حاضر برای بهبود ترشوندگی گرافيت و نيز مقاومت به اكسيداسيون از پوشش‌دهی و نشاندن اسپينيل آلومينات منيزيم بر سطح گرافيت به روش سل-ژل سيترات بهره گرفته شده است.

### فعالیت‌های تجربی مواد اولیه

گرافيت به کار گرفته شده نوعی گرافيت پولکي چيني با خلوص  $96$  درصد وزني و با اندازه ابعاد پولک زير  $220$  ميكرومتر می‌باشد. در ضمن جهت تهيه و اعمال پوشش اسپينيل از نمک‌های نيترات آلومينيوم  $\text{Al}(\text{NO}_3)_3 \cdot 9\text{H}_2\text{O}$  و نيترات منيزيم  $\text{Mg}(\text{NO}_3)_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$  استفاده شده است. همچنان از اسييد سيتريک  $\text{C}_6\text{H}_8\text{O}_7\text{H}_2\text{O}$  به عنوان عامل کمپلکس‌ساز<sup>۳</sup> و نيز محلول آمونياك جهت تنظيم pH سل استفاده شده است. کليه مواد شيميايی بكار گرفته شده، از محصولات شركت Merck می‌باشند.

### ستنز اسپينيل نانوکريستالين

به همین منظور ابتدا محلولی از نمک‌های نيترات آلومينيوم و نيز نيترات منيزيم با نسبت مولی  $\text{Al}_2\text{O}_3$  به  $\text{MgO}$  برابر با يك در بشري حاوي  $200$  ميلی ليترا آب مقطري تهيه گردید. اسييد سيتريک به

۱۲۰۰ °C/min بوده و بیشینه دمای آزمایش ۱۰ °C می‌باشد.

به منظور ارزیابی تأثیر فرآیند پوشش دهی و اکسیداسیون سطحی گرافیت بر رفتار ترشوندگی پودر گرافیت از دو روش مختلف بهره گرفته شده است، اندازه‌گیری زاویه تماس قطره آب مقطر بر سطح قرص گرافیتی [۹] و نیز محاسبه نسبت لایه شناور در سطح ستون آب [۱۲].

برای اندازه گیری زاویه تماس قطره آب مقطر، ابتدا به کمک پرس هیدرولیک قرص‌هایی استوانه‌ای شکل با قطر ۱۳mm از پودر گرافیت تحت فشار ۴۵۰ MPa ساخته شد. نهایت دقیق بودن این سطح قرص‌های گرافیتی ساخته شده از هرگونه ناخالصی و آلودگی به دور بماند. زاویه تماس قطره آب بر سطح قرص‌های گرافیتی به کمک دستگاه اندازه گیری زاویه تماس ۲۳۰ OCHA ساخت شرکت Dataphysics کشور آلمان مجهز به دوربین CDD با قابلیت تصویربرداری ۹۰ فریم در ثانیه اندازه گیری شد. دستگاه به طور خودکار قطره چکانده و در ثانیه سوم زاویه ۲ بر سطح قرص گرافیت چکانده و در ثانیه سوم زاویه تماس قطره آب بر سطح نمونه، زاویه تماس اندازه گیری شد. لازم به توضیح می‌باشد که برای هر یک از کدهای مورد آزمایش ۵ قرص تهیه شده است.

برای اندازه گیری مقادیر نسبت لایه شناور<sup>۴</sup> به شرح ذیل عمل شده است. ابتدا ۳ گرم گرافیت درون استوانه مدرجی با گنجایش ۱۰۰cc ریخته شد و با افزودن آب مقطر به استوانه مدرج، حجم سوسپانسیون به ۱۰۰ میلی‌لیتر رسانده شد و بعد از ۳۰ دقیقه با استفاده از رابطه ۱ مقادیر FR محاسبه گردید.

$$(1) \quad \text{وزن گرافیت اولیه} / \text{وزن گرافیت در لایه شناور} = \text{نسبت لایه شناور (FR \%)} \quad (1)$$

## نتایج و سگالش

برای بهمود ترشوندگی گرافیت به یک پوشش سرامیکی نیاز می‌باشد که با اجزای دیرگذار نیز سازگار باشد. اسپینل به عنوان سرامیک اکسیدی با نقطه ذوب بالا، این قابلیت را داراست و در ضمن در شرایط اتمسفر احیایی از پایداری خوبی برخوردار است [۱۵]. شکل (۱) الگوی XRD از پیش ماده اولیه و محصولات کلسیناسیون در دماهای مختلف را نشان می‌دهد. همان‌گونه که مشاهده می‌شود پیش ماده حاصل از الگوی یک ماده آمورف

از کد GS استفاده شده است و عدد اضافه شده به انتهای کد مقدار اسپینل پوشش داده شده را نشان می‌دهد. به طور مثال کد GS2، بیانگر گرافیتی می‌باشد که ۲ درصد وزنی اسپینل بر سطوح آن پوشش داده شده است. در ضمن از کد G برای گرافیت اولیه استفاده شده است.

## مطالعات فازی و ریزساختاری

جهت مطالعه تغیرات فازی از دستگاه دیفراکتومتری اشعه ایکس (XRD) Philips مدل PW 3040 استفاده شده است. این دستگاه مجهز به لامپ مسی (CuKα) و فیلتر نیکلی بوده و تحت ولتاژ ۲۵ KV و جریان ۲۰ mA به کار گرفته شده است. برای مطالعه مورفولوژی سطح و نیز توزیع عناصر آلومینیوم و منیزیم بر سطح گرافیت از میکروسکوپ الکترونی روبشی JEOL مدل JSM-840A مجهز به سیستم طیف نگار عنصری (EDS) استفاده شده است. دستگاه مذکور مجهز به فیلمان LaB<sub>6</sub> می‌باشد. سطح نمونه‌ها قبل از مطالعه ریزساختاری، با لایه نازکی از فلز طلا پوشش داده شده است.

همچنین به منظور آنالیز حرارتی از دستگاه آنالیز حرارتی STA 409 PC/PG شرکت Netzsch مدل تحت اتمسفر معمولی با سرعت گرمایش ۱۰ °/min استفاده شده است.

## ارزیابی مقاومت به اکسیداسیون و رفتار ترشوندگی با آب گرافیت

برای ارزیابی تأثیر پوشش اعمالی بر مقاومت به اکسیداسیون گرافیت از دو روش ذیل استفاده شده است: در روش اول ابتدا قرص‌های ۳ گرمی از پودر گرافیت اولیه و گرافیت‌های عملیات سطحی شده با استفاده از پرس هیدرولیک تحت فشار یکسان ۴۵۰ MPa تهیه شدند و درون کوره الکتریکی چیده شدند. سرعت گرمایش کوره ۱۰ °C/min بوده و در بیشینه دما (۸۰ °C) به مدت ۲ ساعت نمونه‌ها نگاه داشته شدند. سپس مقدار کاهش وزن نمونه‌ها بر حسب درصد وزنی حساب شده است. در روش دوم از دستگاه آنالیز حرارتی (DSC+TG) شرکت Netzsch مدل C 449 که در هر لحظه ترکیب گاز خروجی را آنالیز می‌کند، استفاده شده است. دبی گاز اکسیژن به عنوان گاز ورودی ۴۰۰ ml/min می‌باشد و سرعت گرمایش

۱۰۰۰ درجه سانتی‌گراد و بالاتر به طور کامل از بین می‌رود [۱۶ و ۱۷].

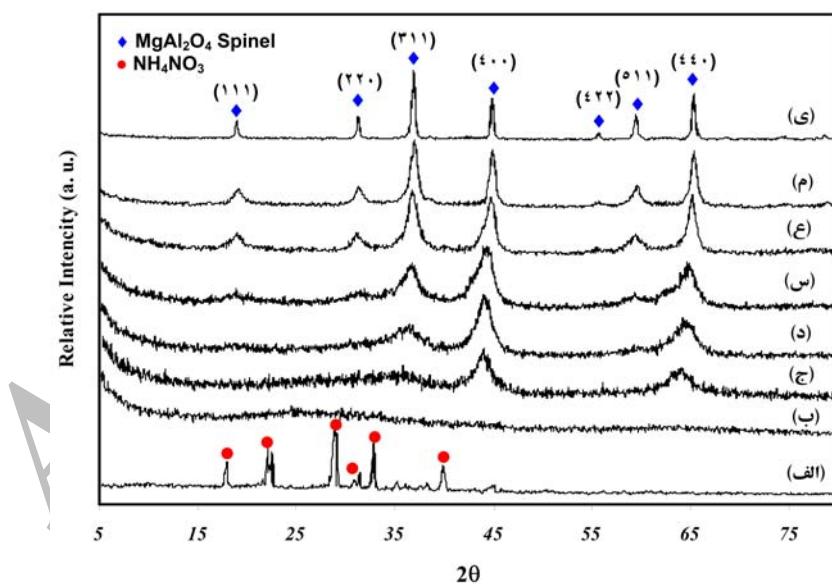
جهت تعیین نسبی اندازه کریستالیت‌ها از رابطه شر<sup>۵</sup> استفاده شده است (رابطه ۲). که در این رابطه،  $\lambda$  طول موج اشعه ایکس،  $\beta$  (بر حسب رادیان) پهنه‌ای شدیدترین پیک در نصف ارتفاع آن می‌باشد که به وسیله نرم افزار متصل به دستگاه دیفراکتومتری اشعه ایکس محاسبه شده است،  $k$  عدد ثابت برابر با  $9/60$  می‌باشد و  $L$  اندازه متوسط کریستالیت‌ها<sup>۶</sup> می‌باشد.

$$\beta(2\theta) = k\lambda/[L \cos(\theta)] \quad (2)$$

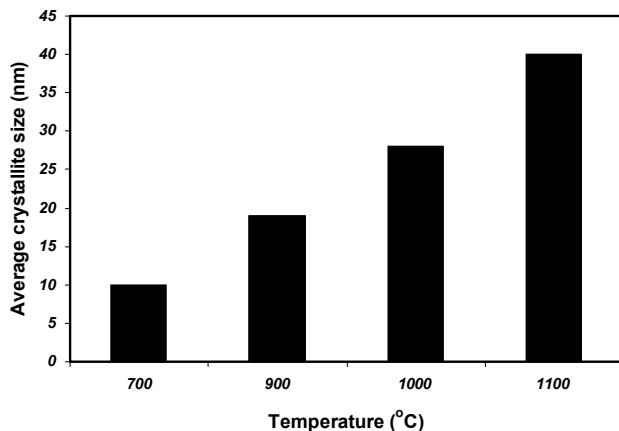
شکل (۲) روند تغییرات اندازه کریستالیت‌های اسپینل برای دماهای مختلف کلسیناسیون که بر اساس رابطه شر محاسبه شده است، نشان می‌دهد. اندازه کریستالیت‌ها از میانگین اندازه کریستالیت‌های محاسبه شده برای دسته صفحات (۴۰۰)، (۴۴۰) و (۳۰۰) محاسبه شده است. همانگونه که مشاهده می‌شود پودر سنتز شده در ۹۰۰ درجه سانتی‌گراد دارای میانگین اندازه کریستالیت در حدود ۲۰ nm می‌باشد.

تبعیت می‌کند و تنها پیک‌های نیترات آمونیوم در نمونه مشاهده می‌شود. با افزایش دمای کلسیناسیون به ۳۷۰ درجه سانتی‌گراد، نیترات آمونیوم که قدرت احتراقی بالایی دارد، از بین رفته و گرمای حاصله به سنتز اسپینل در دمای نسبتاً پایینی کمک می‌نماید. الگوی XRD از نمونه کلسینه شده در دمای ۵۵۰ درجه سانتی‌گراد حاکی از آغاز فرایند تشکیل اسپینل در این دما می‌باشد. با افزایش دمای کلسیناسیون، بدلیل کامل شدن ساختار اسپینل، ارتفاع پیک‌های مربوط به اسپینل افزایش می‌یابد و به طور همزمان به دلیل افزایش سرعت نفوذ اتمی که رشد کریستالیت‌ها را منتج می‌شود، پهنه‌ای پیک‌ها کاهش می‌یابد.

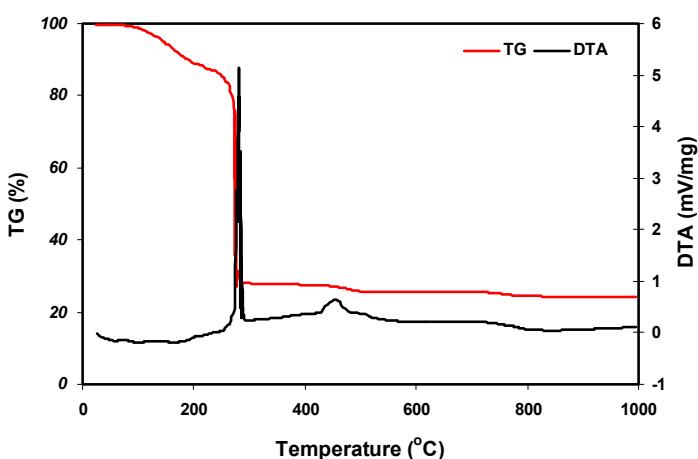
چون ساختار هر دو فاز  $\gamma\text{-Al}_2\text{O}_3$  و اسپینل آلومینات منیزیم دارای مکعبی است و پیک اصلی آنها تقریباً منطبق بر یکدیگر می‌باشد، شناسایی این فاز به طور مستقل مشکل است. ارد. محققین دیگر نیز بیان نموده‌اند که  $\gamma\text{-Al}_2\text{O}_3$  ایجاد شده در نمونه‌های کلسینه شده، در دمای



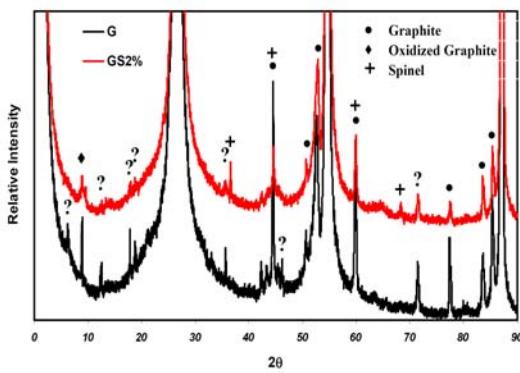
شکل ۱: الگوی پراش اشعه X از پیش ماده و محصولات کلسیناسیون (الف) پیش ماده، (ب) ۳۷۰°C، (ج) ۴۰۰°C، (د) ۴۴۰°C، (س) ۵۵۰°C، (ع) ۶۰۰°C، (م) ۹۰۰°C و (ای) ۱۱۰۰°C.



شکل ۲: روند تغییرات اندازه کریستالیت‌های اسپینل با دمای کلسیناسیون.



شکل ۳: نتایج آنالیز حرارتی از پیش ماده اولیه.



شکل ۴: الگوی XRD نمونه GS2 در مقایسه با نمونه G.

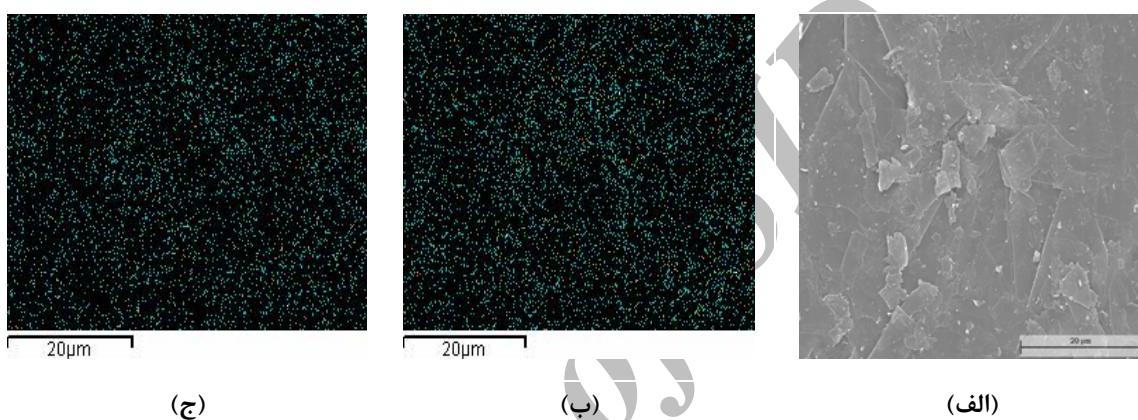
نیز که در محدوده دمایی ۵۰۰ درجه سانتی گراد مشاهده می شود به تشکیل اسپینل آلومینات منیزیم مربوط است. پهن بودن پیک مذکور حکایت از تحت کنترل بودن واکنش مذکور در حالت جامد و فرآیند نفوذ دارد. به منظور بررسی فاز تشکیل شده بر سطح گرافیت از آنالیز XRD بهره گرفته شده است (شکل ۴). همان گونه که مشاهده می شود فاز اسپینل آلومینات منیزیم در این نمونه

شکل (۳) نیز به طور همزمان نتایج آنالیز توزین حرارتی<sup>۷</sup> و آنالیز حرارتی افتراقی<sup>۸</sup> پیش ماده اولیه را که در اتمسفر هوا با سرعت  $10^{\circ}\text{C}/\text{min}$  در محدوده ۲۵ تا  $1000$  درجه سانتی گراد ارزیابی گردیده است، را نشان می دهد. پیک گرمایی تشکیل شده در محدوده  $280$  درجه سانتی گراد از احتراق نیترات آمونیوم و سوختن واحدهای کمپلکس ساز اسید سیتریک ناشی می شود. پیک گرمایی دیگری

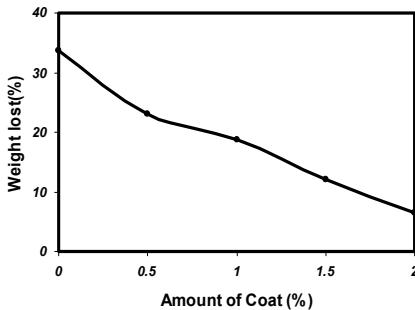
مقدار کاهش وزن قرص‌های گرافیتی تهیه شده بر حسب درصد وزنی در محیط اکسیدی محاسبه شده است (شکل ۶). همان‌گونه که مشاهده می‌شود با افزایش درصد پوشش اسپینلی، مقاومت به اکسیداسیون نمونه‌ها افزایش چشمگیری داشته است. به نظر می‌رسد که پوشش اسپینلی همچون سدی در برابر نفوذ اکسیژن به سطح گرافیت عمل نموده و اکسیداسیون آن را به تأخیر می‌اندازد.

قابل تشخیص می‌باشد. پیک‌هایی که با غلامت سوال(?) مشخص شده‌اند مربوط به ناخالصی‌های گرافیت مصرفی می‌باشند که عمدتاً ترکیبات پایه  $\text{SiO}_2$ ,  $\text{Fe}_2\text{O}_3$ ,  $\text{K}_2\text{O}$  و  $\text{Na}_2\text{O}$  می‌باشند.

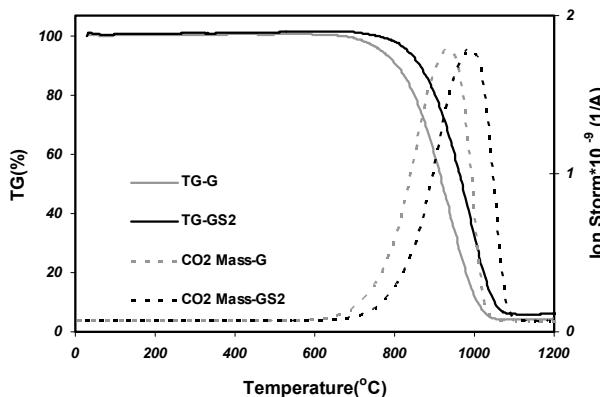
شکل ۵ (الف، ب و ج) تصویر SEM از سطح نمونه GS2 را به همراه آنالیز نقشه‌ای (Map) عناصر آلومینیوم و منیزیم نشان می‌دهند. نتایج آنالیز نقشه‌ای نشان دهنده توزیع یکنواخت عناصر مذکور بر سطح گرافیت است برای حصول اطمینان، حداقل از سطح پنج پولک GS2 آنالیز نقشه‌ای بعمل آمده و نتایج با یکدیگر کاملاً تطابق دارند.



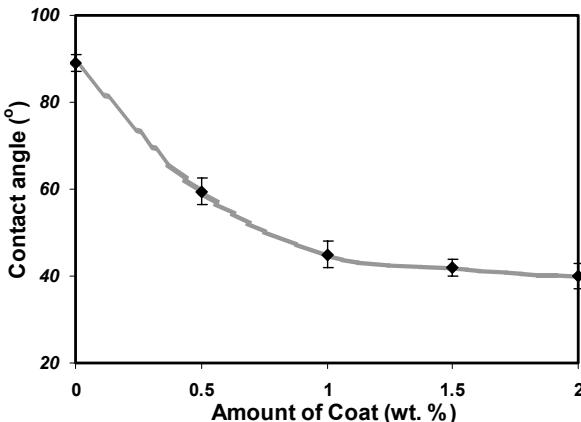
شکل ۵: (الف) تصویر SEM از نمونه GS2 با بزرگنمایی ۲۰۰۰ برابر، (ب) آنالیز نقشه‌ای از توزیع عنصر آلومینیوم، (ج) آنالیز نقشه‌ای از توزیع عنصر منیزیم.



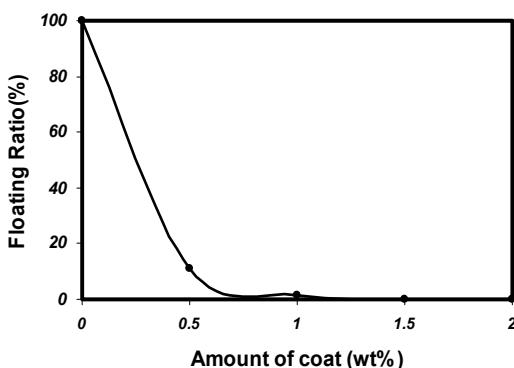
شکل ۶: کاهش وزن قرص‌های گرافیتی تهیه شده بر حسب درصد وزنی.



شکل ۷: نتایج آنالیز توزین حرارتی (TGA) و طیف سنجی چرمی  $\text{CO}_2$  برای نمونه‌های G و GS2.



شکل ۸: تغییرات زاویه تماس قطره با مقدار مختلف اسپینل.



شکل ۹: تغییرات مقدار FR برای نمونه‌های حاوی مقادیر مختلف پوشش اسپینلی.

با نمونه G از حدود ۸۸ درجه به ۴۵ درجه کاهش می‌یابد. اما با افزایش بیشتر پوشش اسپینلی، تغییرات محسوسی در مقدار زاویه تماس مشاهده نمی‌شود.

شکل (۹) تغییرات مقدار FR را برای نمونه‌های حاوی مقادیر مختلف پوشش اسپینلی نشان می‌دهد. گرافیت اولیه (G) کاملاً در سطح آب شناور است و خاصیت هیدروفوب سطحی آن، مانع از ترشوندگی آن می‌شود. با افزایش مقدار اسپینل تا حدود یک درصد وزنی (GS1) تقریباً تمامی گرافیت از سطح ستون آب عبور کرده و مقدار FR به صفر میل می‌کند. در این آزمایش نیز مشابه آزمایش اندازه‌گیری زاویه تماس، مقادیر بیش از یک درصد وزنی پوشش اسپینلی تأثیر چندانی بر مقدار FR ندارد.

### نتیجه گیری

نتایج آنالیز فازی نشان داد که روش سل- ژل سیترات توپایی سنتز پودر اسپینل نانوکریستالین با متوسط اندازه کریستالیت  $20\text{ nm}$  و در عین حال بسیار

همچنین نتایج حاصل از دستگاه آنالیز توزین حرارتی مجهز به طیف سنج جرمی گازها حاکی از سوختن گرافیت در حین حرارتی می‌باشد(شکل ۷). با توجه به این که شروع افت وزنی نمونه GS2 در دمای بالاتری نسبت به نمونه G رخ می‌دهد، می‌توان استنباط نمود که پوشش اسپینلی سبب بهبود مقاومت به اکسیداسیون گرافیت گردیده است. آنالیز گاز خروجی ( $\text{CO}_2$ )، محصول عمده واکنش اکسیداسیون، نیز در تطابق با تغییرات وزنی و حاکی از سوختن دیر هنگام نمونه 2 GS نسبت به نمونه G است.

همان طور که قبلاً اشاره گردید به منظور ارزیابی تأثیر فرآیند پوشش‌دهی و اکسیداسیون سطحی گرافیت بر رفتار ترشوندگی پودر گرافیت از دو روش مختلف بهره گرفته شده است.

شکل (۸) تغییرات زاویه تماس قطره آب با سطح را برای نمونه‌های مختلف نشان می‌دهد. همان‌گونه که ملاحظه می‌شود با افزایش مقدار پوشش اسپینلی تا حدود یک درصد، زاویه تماس قطره آب برای نمونه GS1 در مقایسه

پوشش اکسیدی می‌تواند در بهبود تر شوندگی و اکسید شوندگی گرافیت مطرح باشد.

**تقدیر و تشکر**  
نویسنده‌گان مقاله از حمایت‌های صندوق حمایت از پژوهشگران کشور کمال تشکر را دارند.

ریز دانه را دارد، به طوری که سطح ویژه پودر اسپینل کلسینه شده در ۹۰۰ درجه سانتی گراد  $25\text{m}^2/\text{g}$  می‌باشد. مطالعات انجام شده نشان داد که فاز اسپینلی تشکیل شده بر سطح پولک‌های گرافیت سبب بهبود تر شوندگی گرافیت در محیط آب می‌شود و در عین حال مقاومت به اکسیداسیون گرافیت را به طور قابل توجهی افزایش می‌دهد. بنابراین استفاده از این ماده دیرگذار به عنوان

## مراجع

- 1 - Shikano, H. (1998). *Refractories Handbook*, TARJ.
- 2 - Ewais, E. M. (2004). "A review: Carbon based refractories." *Journal of ceramic society of Japan*, Vol. 112, No. 10, PP. 517-532.
- 3 - Cooper, C. F. (1993). "Refractory application of carbon, flake graphite, its function in modern refractories," *Br. Ceram.*, Vol. 84, PP.48-53.
- 4 - Rigaud, M. and Ningsheng, Z. (2002). "Major trends in refractories industry at the beginning of the 21<sup>st</sup> century." *China's Refractories*, Vol. 11, No. 2.
- 5 - Nishikawa, A. (1984). *Technology of Monolithic Refractories*, Plibrico Co., Japan.
- 6 - Rigaud, M., Xing, C., Blanchard, M. and Kovac, V. (1998). "Basic castable for steelmaking applications." *Electric Furnace Conf. Proc.*, PP. 213-219.
- 7 - Ono, Y., Sakamoto, S. and Ono, T. (1995). "Graphite containing unshaped refractories." *Proceeding of UNITECR 1995*, Japan.
- 8 - Zhou, N. and Rigaud, M. (1998). "Different approaches to incorporating natural flake graphite into  $\text{Al}_2\text{O}_3$ -SiC-C castables." *China's Refractories*, Vol. 7, No. 4, PP. 3-10.
- 9 - Zhang, S. and Lee, W. E. (2002). "Carbon containing castables: current status and future prospects." *Bri. Ceram. Trans.*, Vol. 101, No. 1, PP.1-8.
- 10 - Zhang, S., Hashimoto, S. and Lee, W. E. (2003). *Effect of Coating Methods on Water - Wettability and Oxidation Resistance of Graphite, Using  $\text{Al}_2\text{O}_3/\text{SiO}_2$  Sol-Gel Coating*, Vol. 23, PP.381-385.
- 11 - Yu, J., Ueno, S. and Hiragushi, K. (1996). "Improvement in flow ability, oxidation resistance and water wettability of graphite powders by  $\text{TiO}_2$  coating." *Journal of ceramic society of Japan*, Vol. 104, No. 6, PP. 457-461.
- 12 - Sunwoo, S., Kim, J. H., Lee, K. G. and Kim, H. (2000). "Preparation of  $\text{ZrO}_2$  coated graphite powders." *Journal of Materials Science*, Vol. 35, PP. 3677-3680.
- 13 - Oliveira, I. R., Salomato, R., Pandolfelli, V. C. and Studart, A. R. (2003). "High carbon content refractory castables." *American Ceramic society Bulletin*, PP. 951-958.
- 14 - Lin, S. P., Fung, K. Z., Hon, Y. M. and Hon, M. H. (2001). "Crystallization mechanism of  $\text{LiNiO}_2$  synthesized by Pechini method." *Journal of Crystal Growth*, Vol. 226, No. 1, PP. 148-157.
- 15 - Faghihi Sani, M. A. and Golestani Fard, F. (2004). "Thermomechanical stability of spinel under reducing conditions." *Proceeding of Tehran international conference on refractories*, Tehran, Iran, PP. 104-108.
- 16 - Zhang, H., Jia, X., Liu, Z. Zhenzhen, L. (2004). "The low temperature preparation of nanocrystalline  $\text{MgAl}_2\text{O}_4$  spinel by citrate sol-gel process." *Materials Letters*, Vol. 58, No. 10, PP. 1625-1628.

- 
- 17 - Haijun, Z., Xiaolin, J., Yongjie, Y., Zhanjie, L., Daoyuan, Y. and Zhenzhen, L. (2004). "The effect of the concentration of citric acid and pH values on the preparation of MgAl<sub>2</sub>O<sub>4</sub> ultrafine powder by citrate sol-gel process." *Materials Research Bulletin*, Vol. 39, No. 6, PP. 839-850.
- 18 - Cullity, B. D. (1978). *Elements of X-ray diffraction*, Second edition, Addison-Wesley publishing Co., PP. 281-285.
- 19 - Haijun, Z., Xiaolin, J., Yongjie, Y., Zhanjie, L., Daoyuan, Y. and Zhenzhen, L. (2004). "The effect of the concentration of citric acid and pH values on the preparation of MgAl<sub>2</sub>O<sub>4</sub> ultrafine powder by citrate sol-gel process." *Materials Research Bulletin*, Vol. 39, No. 6, PP. 839-850.

### واژه های انگلیسی به ترتیب استفاده در متن

- 1 - Micropellet
- 2 - Surfactant
- 3 - Chelating Agent
- 4 - Floating Ratio (FR)
- 5 - Scherrer
- 6 - Crystallite
- 7 - Thermal Gravimetric Analysis (TG)
- 8 - Differential Thermal Analysis (DTA)